|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | WIPO-S | **S** |
| CWS/7/22 |
| ORIGINAL: Inglés  |
| fecha: 20 de mayo de 2019  |

**Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS)**

**Séptima sesión**

**Ginebra, 1 a 5 de julio de 2019**

Informe sobre la Tarea N.º 50

*Documento preparado por el Equipo Técnico de la Parte 7*

## INTRODUCCIÓN

 En la reanudación de su cuarta sesión, en 2016, el Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) convino en crear la Tarea N.º 50: “Velar por el mantenimiento y la actualización necesarios de los estudios publicados en la Parte 7 del *Manual de la OMPI de Información y Documentación en materia de Propiedad Industrial*”, y en establecer el equipo técnico correspondiente (Equipo Técnico de la Parte 7). La Oficina Internacional fue designada responsable del Equipo Técnico. (Véanse los párrafos 73 y 122.e) del documento CWS/4BIS/16.)

 En su sexta sesión, celebrada en 2018, el CWS aprobó el cuestionario sobre la concesión y publicación de certificados complementarios de protección (CCP) y prórrogas de la vigencia de las patentes (PTE). El CWS solicitó a la Secretaría que emitiera una circular en la que se invitara a las oficinas de PI a participar en la encuesta sobre CCP y PTE. El CWS también pidió a la Oficina Internacional que preparara y publicara la versión actualizada de la Parte 7.2.4. Pidió asimismo al Equipo Técnico de la Parte 7 que preparara un cuestionario para actualizar la Parte 7.2.2, relativa a la numeración de los documentos publicados y los derechos registrados y que sometiera la propuesta a examen en su séptima sesión. (Véanse los párrafos 154 a 160 del documento CWS/6/34).

## INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES

 En diciembre de 2018, la Oficina Internacional publicó actualizaciones de la Parte 7.2.4 del Manual de la OMPI, relativa a la presentación de los números de solicitud de prioridad. La Parte 7.2.4 contiene las respuestas de 48 oficinas de PI, con información actualizada proporcionada por 12 oficinas de PI en respuesta a la encuesta más reciente.

 El Equipo Técnico de la Parte 7 llevó a cabo la encuesta sobre la concesión y publicación de CCP y PTE, conforme a lo solicitado por el CWS. Los resultados de la encuesta se someten a examen en la séptima sesión del CWS. (Véase el documento CWS/7/23.)

 El Equipo Técnico de la Parte 7 preparó un proyecto de cuestionario para actualizar la Parte 7.2.2, relativa a la numeración de los documentos publicados y los derechos registrados. El texto del cuestionario se somete a aprobación en la presente sesión. (Véase el documento CWS/7/24.)

 El Equipo Técnico de la Parte 7 también actualizó las actividades recientes y el plan de trabajo con un calendario provisional para la actualización de la Parte 7 del Manual de la OMPI, que figura en el Anexo del presente documento. El calendario incluye, entre las sesiones séptima y octava del CWS: la publicación de los resultados de la encuesta sobre los CCP y las PTE, mencionada más arriba; la realización de actualizaciones de la Parte 7.2.2 sobre números de publicación y registro y la Parte 7.3 sobre ejemplos y tipos de documentos de patente; así como la preparación de proyectos de cuestionario destinados a actualizar la Parte 7.1, sobre la representación de las fechas, y la Parte 7.6, sobre los datos bibliográficos contenidos en los boletines de patentes, para su presentación en la octava sesión del CWS.

 *Se invita al CWS a:*

 *a)* *tomar nota del contenido del presente documento;*

 *b) examinar y aprobar el plan de trabajo y el calendario revisados, que se reproducen en el Anexo;*

 *c) pedir a la Secretaría que emita una circular en la que se invite a las oficinas de PI a actualizar la información que les concierne en la Parte 7.3 del Manual de la OMPI;*

 *d) pedir al Equipo Técnico de la Parte 7 que prepare un cuestionario para actualizar la Parte 7.1 del Manual de la OMPI, con miras a presentarlo en su octava sesión;*

 *e) pedir al Equipo Técnico de la Parte 7 que prepare un cuestionario para actualizar la Parte 7.6 del Manual de la OMPI, con miras a presentarlo en su octava sesión.*

[Sigue el Anexo]